



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio De Janeiro – IFRJ
Campus Volta Redonda
Av. Antônio Barreiros, nº 212, Nossa Senhora das Graças
27215-350 – Volta Redonda – RJ
gd.cvr@ifrj.edu.br

**CLASSIFICAÇÃO FINAL
CANDIDATOS ÀS VAGAS DE MONITORIA DA BIBLIOTECA
Edital 04/2023**

Segundo turno – 14/22h.

Nome	Horário - Vespertino	Resultado Final
Samuel Felipe Candido M. da Silva	14h às 18h	1º
Levi Gusmão dos Reis	14h às 18h	2º
Hanya Carvalho Ferraz	14h às 18h	3º
Giovanni Gama Vieira	14h às 18h	4º
Julia Lopes	14h às 18h	5º
Adriele da Silva R. de Oliveira	14h às 18h	6º
Gabriella Laís Farias Barbosa	14h às 18h	7º
Davi Nathan M. Morato de Souza	14h às 18h	8º
Dhara Pires L. de Azevedo	14h às 18h	9º
Sarah Vitória Santos Silva	14h às 18h	10º
Ana Clara dos Santos Silva	14h às 18h	11º
Isadora Lemos	14h às 18h	12º

Terceiro turno – 18/22h.

Nome	Horário - Noturno	Resultado Final
Richarlisson Gabriel do Nascimento	18h à 22h	1º
Matheus Henrique de M. Lemos	18h à 22h	2º
Rafael Tiago Silva do N. E. Ferreira	18h à 22h	3º
Eduarda Rodrigues Costa	18h à 22h	4º



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio De Janeiro – IFRJ
Campus Volta Redonda
Av. Antônio Barreiros, nº 212, Nossa Senhora das Graças
27215-350 – Volta Redonda – RJ
gd.cvr@ifrj.edu.br

Faltosos:

Nome	Data
Gabrielle Daniele	03/04/2023
Paulo Victor Braz de Lima	04/04/2023
Daniel Azevedo Pereira	04/04/2023
Ana Carolina de Jesus Balbino de Souza	04/04/2023
Bernardo Aldebaran Lacerda Diniz	04/04/2023
Pedro Henrique Paes Barreto Esteves	04/04/2023
Giovanna Gregório André	05/04/2023
Kauany Vitória Faustino Silva	05/04/2023
Nathalia Oliveira Vieira	05/04/2023
Gabriel Araújo Fernandes da Silva Paiva	05/04/2023

Desistiram do processo seletivo:

Nome	Data
João Marcelo Senne Moura	03/04/2023
Ana Clara Ester de Souza Jorge	04/04/2023
Vanessa de Assis	05/04/2023



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio De Janeiro – IFRJ
Campus Volta Redonda
Av. Antônio Barreiros, nº 212, Nossa Senhora das Graças
27215-350 – Volta Redonda – RJ
gd.cvr@ifrj.edu.br

Desclassificado:

Nome	Motivo
Gustavo Custodio Nascimento da Cunha	Ex-aluno.

Volta Redonda, 06 de abril de 2023.

Mat. 1007572
Coordenadora
Fátima Constantino
Bibliotecária-Documentalista